# ORGANIC EL ELEMENT

Patent Number:

JP7192867

Publication date:

1995-07-28

Inventor(s):

FUKUOKA KENICHI; others: 01

Applicant(s):

IDEMITSU KOSAN CO LTD

Requested Patent:

☐ JP7192867

Application Number: JP19930349682 19931227

Priority Number(s):

IPC Classification:

H05B33/04

EC Classification:

Equivalents:

#### **Abstract**

PURPOSE:To prevent the deterioration of light emitting characteristic due to the moisture to prolong the lifetime of an element by containing at least one kind of super water repellent material in a sealing layer to be provided outside of a structural product, in which the organic light emitting material is pinched between a pair of electrodes.

CONSTITUTION: A structural product 10, in which the organic light emitting material 3 is pinched between a pair of translucent electrodes, of which one electrode is made of the transparent or translucent material, for example, between a positive electrode 2 made of thin film of Au and a negative electrode 4 made of thin film of lithium, is formed on a transparent substrate 1 such as glass. A sealing layer 5, which contains the super water repellent material such as graphite fluoride at 80 deg. or more of contact degree with the water, is arranged outside of the structural product 10. Deterioration of the light emitting characteristic due to the moisture is thereby prevented to maintain the stabilized light emitting characteristic over a long time.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

# (19)日本国特許庁 (J P) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-192867

(43)公開日 平成7年(1995)7月28日

(51) Int.CL\*

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

H05B 33/04

# 審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 8 頁)

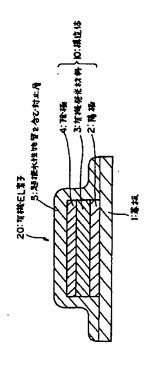
(21)出願番号	特願平5-349682	(71)出願人 000183646
		出光興産株式会社
(22)出顧日	平成5年(1993)12月27日	東京都千代田区丸の内3丁目1番1号
		(72)発明者 福岡 賢一
		千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株
		式会社内
		(72)発明者 弘中 義雄
		千樓県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株
		式会社内
		(74)代理人 弁理士 渡辺 喜平 (外1名)
		(4)10年入 开建工 被战 音干 (7)11年/

# (54) 【発明の名称】 有機EL素子

### (57)【要約】

【目的】 水分による発光特性の劣化が防止され、長期 に亘って安定な発光特性が維持されるとともに、長寿命 の有機EL素子を提供する。

【構成】 一対の電極2, 4の間に有機発光材料3を挟 持する構造体10の外側に、水に対する接触角が80\* 以上の超撥水性物質を含有する封止層5を配設する。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 その少なくとも一方が透明または半透明 の互いに対向する一対の電極間に有機発光材料を挟持し てなる構造体、およびその構造体の外側に配設した封止 層を有する有機EL素子において、

1

前記封止層が、少なくとも一種類の超撥水性物質を含有 するものであることを特徴とする有機EL素子。

【請求項2】 前記超撥水性物質の水に対する接触角 が、80°以上であることを特徴とする請求項1記載の 有機EL素子。

【請求項3】 前記超撥水性物質が、ポリテトラフルオ ロエチレン(PTFE)を含有するニッケルメッキ膜ま たはポリ塩化ビニル(PVC)にフッ化グラファイトを 混合したフィルムであることを特徴とする請求項1また は2記載の有機EL素子。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、有機EL(電界発光) 素子に関する。さらに詳しくは、主に、情報産業機器用 期に亘って安定な発光特性が維持され、長寿命の有機E し素子に関する。

### [0002]

【従来の技術】EL素子には無機EL素子と有機EL素 子とがあり、いずれのEL素子も自己発光性であるため に視認性が高く、また完全固体素子であるために耐衝撃 性に優れるとともに取扱いが容易である。このため、グ ラフィックディスプレイの画素やテレビ画像表示装置の 画素、または面光源等としての研究開発および実用化が 進められている。有機EL素子は、互いに対向する2つ 30 の電極の間に有機物を挟持する構造体であり、有機物は さらに発光層、正孔注入層/発光層、発光層/電子注入 層、正孔注入層/発光層/電子注入層のような積層体 か、または、正孔注入材料と電子注入材料のうち少なく とも一つと発光材料とを混合した構造になっている。電 極は通常陰極にはYb、Mg、Al、Inなどの仕事関 数の小さな物質が用いられ、陽極にはAu、Ni、IT Oなどの仕事関数が大きな物質が用いられる。また発光 面則の電極は発光した光を通すように透明または半透明 である。このような有機EL素子は、発光材料に注入さ 40 れた電子と正孔とが再結合するときに生じる発光を利用 するものである。このため有機EL素子は、発光層の厚 さを薄くすることにより例えば4.5 Vという低電圧で の駆動が可能で応答も速いといった利点や輝度が注入電 流に比例するために高輝度のEL素子を得ることができ るといった利点を有している。また、発光材料の蛍光性 の有機固体の種類を変えることにより、青、緑、黄、赤 の可視域すべての色で発光を得ることができる。有機E し素子は、このような利点、特に低電圧での駆動が可能 であるという利点を有していることから、現在、実用化 50 が、少なくとも一種類の超撥水性物質を含有するもので

のために研究が続けられている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、有機EL素 子の発光材料や正孔注入材料、電子注入材料である有機 固体は水分、酸素等に侵され易い。また、有機固体上に 設けられる電極(対向電極)は、酸化により特性が劣化 する。このため、従来の有機EL素子を大気中で駆動さ せると発光特性が急激に劣化する。したがって、実用的 な有機EL素子を得るためには有機固体に水分や酸素が 10 侵入しないように、また、対向電極が酸化されないよう に、素子を封止して長寿命化を図る必要がある。

【0004】このような有機EL素子の封止法として は、気相重合法でバラキシレンの薄膜を膜厚0.1~2 0 μmで有機E L素子の上に設ける方法(特開平4-1 37483号公報)や、蒸着やスパッタ法でポリブタジ エンなどの有機物やSiO、などの無機物の保護膜を設 ける方法 (特開平4-73886号公報) が開示されて いるが、これらはどれも十分な封止とはいえなかった。 また、Ge〇などの無機物の保護膜を設けた後ガラスの の各種ディスプレーや発光素子に好適に用いられる、長 20 板やフィルムで密封する方法(特開平4-212284 号公報)が開示されているが防湿性も十分とはいえない し素子駆動時に無発光領域が生じ、満足すべきものはま だ開発されていないのが現状である。また、無機EL素 子を封止する方法、すなわち、背面電極(対向電極)の 外側に背面ガラス板を設け、背面電極と背面ガラス板と の間にシリコーンオイルを封入する方法を有機EL素子 に適用した場合には、酸素や水分が対向電極と有機固体 との界面に侵入し電極が剥離をおこしたり、また有機固 体が正孔注入層と電子注入層のうち少なくとも一つと発 光層とを積層した積層構造体の場合には積層構造体を構 成する各層の界面にシリコーンオイルが侵入して剥離が 起こる。とれは、有機EL素子を構成する有機固体の表 面張力がシリコーンオイルより小さいことに起因してい る。

> 【0005】一方、素子の安定化を図るため、有機EL 素子を液状フッ素化炭素で保護する有機EL素子(特開 平4-363890号公報)が開示されている。しかし ながら、この液状フッ素化炭素も揮発性があるため長時 間有機EL素子を駆動するためには十分なものとはいえ なかった。本発明は、上述の問題点に鑑みなされたもの であり、水分による発光特性の劣化が防止され、長期に 亘って安定な発光特性が維持されるとともに、長寿命の 有機EL素子を提供することを目的とする。

[0000]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明によれば、その少なくとも一方が透明または 半透明の互いに対向する一対の電極間に有機発光材料を 挟持してなる構造体、およびその構造体の外側に配設し た封止層を有する有機EL素子において、前記封止層

あることを特徴とする有機EL素子が提供される。ま た、前記超撥水性物質の水に対する接触角が、80°以 上であることを特徴とする有機EL素子が提供される。 さらに、前記超撥水性物質が、PTFEを含有するニッ ケルメッキ膜またはPVCにフッ化グラファイトを混合 したフィルムであることを特徴とする有機EL素子が提 供される。

【0007】以下、本発明の有機EL素子を具体的に説 明する。まず、本発明に用いられる有機EL素子の構造 体の構成から説明する。

#### 1. 有機EL素子の構造体

本発明に用いられる素子の構造体の構成は、特に限定さ れるものではなく任意の構成を採ることができる。たと えば、陽極/発光層/陰極、陽極/正孔注入層/発光層 /陰極、陽極/発光層/電子注入層/陰極、又は陽極/ 正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極を挙げることが できる。また各層が複数の層の積層体でもよいし、複数 の材料の混合層でもよい。これらの有機物各層はたとえ は特願平5-028659号に提案された有機物を入れ た容器を電子線により加熱して、その有機物をその容器 20 過して、発光の取り出し効率を向上させるため好まし から蒸発させ、かつ、その蒸発させた有機物を一方の電 極上に堆積させて有機物層を形成する方法を用いて形成 することができる。各層の厚さは特に限定されるもので はない。陰陽の電極を除いた各層の厚さは通常5nm~ 5μmである。また材料は通常有機EL素子に使われる ものなら特に限定されない。以下、具体的に、陽極/正 孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極からなる 有機EL素子の構造体の各構成について説明する。

### 【0008】 40基板

て形成することが好ましい。本発明に用いられる基板 は、透明性を有するものが好ましく、具体的にはガラ ス、透明プラスチック、石英などを挙げることができ

# 【0009】②電極

本発明に用いられる電極は、その少なくとも一方が透明 または半透明の互いに対向する一対の電極(陽極及び陰 極)からなる。透明または半透明とするのは透光性を得 るためである。

# ②-1陽極

本発明に用いられる有機EL素子における陽極として は、仕事関数の大きい(4 e V以上)金属、合金、電気 伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするもの を好適に用いることができる。このような電極物質の具 体例としてはAuなどの金属、CuI、ITO、SnO , , ZnOなどの誘電性を有した透明材料または半透明 材料を挙げることができる。該陽極は、これらの極物質 を蒸着やスパッタリングなどの方法により、薄膜を形成 させることにより作成することができる。この電極より

ることが望ましく、また、電極としてのシート抵抗は数 百Ω/□以下とすることが好ましい。 さらに膜厚は材料 にもよるが、通常10nm~1μm、好ましくは10~ 200nmの範囲で選ぶことができる。

### 【0010】20-2陰極

一方、陰極としては、仕事関数の小さい(4eV以下) 金属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電 極物質とするものを用いることができる。このような電 極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウムーカ リウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシウム/ 銅混合物、A1/(A1、O、)、インジウム、希土類 金属などを挙げることができる。該陰極は、これらの電 極物質を蒸着やスパッタリングなどの方法により、薄膜 を形成させることにより、作成することができる。ま た、電極としてのシート抵抗は数百<br />
Ω/□以下とするこ とが好ましく、膜厚は通常10nm~1μm、好ましく は50~200 n mの範囲で選ぶことができる。なお、 このEL素子においては、該陽極又は陰極のいずれか一 方を透明又は半透明とすることが、電極自体が発光を透

### 【0011】30発光層

発光層の材料として使用可能な有機化合物としては、特 に限定はないが、ベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾ ール系。ベンゾオキサゾール系等の蛍光増白剤、金属キー レート化オキシノイド化合物、スチリルベンゼン系化合 物等を挙げることができる。

【0012】具体的に化合物名を示せば、例えば、特開 昭59-194393号公報に開示されているものを挙 本発明に用いられる有機EL素子の構造体は、基板上に 30 げることができる。その代表例としては2,5-ビス (5, 7-ジー tーペンチルー2ーベンゾオキサゾリ ル) -1, 3, 4-チアジアソール、4, 4'-ビス (5, 7-t-ペンチル-2-ベンゾオキサゾリル)ス チルベン、4、4゜ーピス[5、7ージー(2ーメチル -2-ブチル)-2-ベンゾオキサゾリル]スチルベ ン、2,5-ビス(5,7-ジ-t-ペンチル-2-ベ ンゾオキサゾリル)チオフェン、2,5-ビス[5α, α-ジメチルベンジル-2-ベンゾオキサゾリル] チオフェン、2、5ーピス[5、7ージー(2ーメチル 40 -2-ブチル) -2-ベンゾオキサゾリル]-3, 4ジ オフェニルチオフェン、2,5-ピス(5-メチル-2 **-ベンゾオキサゾリル)チオフェン、4、4'-ビス** (2-ベンゾオキサゾリル) ピフェニル、5-メチルー 2- [2-[4-(5-メチル-2-ベンゾオキサゾリ ル) フェニル] ビニル] ベンゾオキサゾール、2 - [2 (4-クロロフェニル) ビニル] ナフト[1, 2d] オキサゾール等のベンゾオキサゾール系、2-2' - (p-フェニレンジピニレン) - ビスベンゾチアゾー ル等のベンゾチアゾール系、2-[2-[4-(2-ベ 発光を取り出す場合には、透過率を10%より大きくす 50 ンゾイミダゾリル)フェニル] ビニル] ベンゾイミダゾ

ール、2-[2-(4-カルボキシフェニル)ビニル] ベンゾイミダゾール等のベンゾイミダゾール系等の蛍光 増白剤を挙げることができる。さらに、他の有用な化合 物は、ケミストリー・オブ・シンセティック・ダイズ1 971、628~637頁および640頁に列挙されて

【0013】前記キレート化オキシノイド化合物として は、例えば特開昭63-295695号公報に開示され ているものを用いることができる。その代表例として は、トリス(8-キノリノール)アルミニウム、ビス (8-キノリノール) マグネシウム、ピス (ベンゾ [f]-8-キノリノール) 亜鉛、ビス(2-メチルー 8-キノリノラート) アルミニウムオキシド、トリス (8-キノリノール) インジウム、トリス (5-メチル -8-キノリノール) アルミニウム、8-キノリノール リチウム、トリス(5-クロロ-8-キノリノール)ガ リウム、ビス (5-クロロ-8-キノリノール) カルシ ウム、ポリ [ 亜鉛 (II) - ピス (8 - ヒドロキシ-5 -キノリノニル) メタン] 等の8-ヒドロキシキノリン系 ができる。

【0014】また、前記スチリルベンゼン系化合物とし ては、例えば欧州特許第0319881号明細書や欧州 特許第0373582号明細書に開示されているものを 用いることができる。その代表例としては、1、4-ビ ス(2-メチルスチリル)ベンゼン、1,4-ビス(3 -メチルスチリル) ベンゼン、1、4-ビス(4-メチ ルスチリル) ベンゼン、ジスチリルベンゼン、1.4-ビス(2-エチルスチリル)ベンゼン、1、4-ビス (3-エチルスチリル) ベンゼン、1、4-ビス(2- 30 げることができる。 メチルスチリル) -2-メチルベンゼン、1,4-ビス (2-メチルスチリル)-2-エチルベンゼン等を挙げ ることができる。

【0015】また、特開平2-252793号公報に開 示されているジスチリルピラジン誘導体も発光層の材料 として用いることができる。その代表例としては、2, 5-ビス(4-メチルスチリル)ピラジン、2,5-ビ ス(4-エチルスチリル)ピラジン、2,5-ピス[2 (1-ナフチル)) ピニル] ピラジン、2、5-ビス (4-メトキシスチリル) ピラジン、2,5-ピス[2] - (4-ピフェニル) ビニル] ピラジン、2,5-ピス [2-(1-ピレニル) ピニル] ピラジン等を挙げると とができる。その他のものとして、例えば欧州特許第0 387715号明細書に開示されているポリフェニル系 化合物も発光層の材料として用いることもできる。

【0016】さらに、上述した蛍光増白剤、金属キレー ト化オキシノイド化合物、およびスチリルベンゼン系化 合物等以外に、例えば12-フタロペリノン(J. Appl. Phys., 第27巻, L713(1988年))、1,4

テトラフェニルー1、3ブタジエン(以上Appl. Phys. Lett.,第56巻、L799(1990年))、ナフタル イミド誘導体(特開平2-305886号公報)、ペリ レン誘導体(特開平2-189890号公報)、オキサ ジアゾール誘導体(特開平2-216791号公報、ま たは第38回応用物理学関係連合講演会で浜田らによっ て開示されたオキサジアゾール誘導体)、アルダジン誘 導体(特開平2-220393号公報)、ピラジリン誘 導体(特開平2-220394号公報)、シクロペンタ 10 ジェン誘導体 (特開平2-289675号公報)、ピロ ロピロール誘導体(特開平2-296891号公報)、 スチリルアミン誘導体 (Appl. Phys. Lett., 第56巻, L799(1990年))、クマリン系化合物(特開平 2-191694号公報)、国際公開公報₩090/1 3 1 4 8 PAppl. Phys. Lett., vol 58,18,P1982(1991) に記載されているような高分子化合物等も、発光層の材 料として用いることができる。

【0017】本発明では、特に発光層の材料として、芳 香族ジメチリディン系化合物(欧州特許第038876 金属錯体やジリチウムエピントリジオン等を挙げること 20 8号明細書や特開平3-231970号公報に開示のも の)を用いることが好ましい。具体例としては、1,4 ーフェニレンジメチリディン、4,4ーフェニレンジメ チリディン、2,5-キシレンジメチリディン、2,6 ーナフチレンジメチリディン、1,4-ビフェニレンジ メチリディン、1、4-p-テレフェニレンジメチリディン、9,10-アントラセンジイルジルメチリディ ン、4, 4'-ビス(2,2-ジーt-プチルフェニル ピニル) ピフェニル、4,4'-ピス(2,2-ジフェ ニルビニル) ビフェニル等、およびそれらの誘導体を挙

> 【0018】このようにして形成される発光層の厚さに ついては特に限定はなく、状況に応じて適宜選択するこ とができるが、通常5nm~5 µmの範囲が好ましい。 有機EL素子における発光層は、電界印加時に、陽極ま たは正孔注入層から正孔を注入することができ、かつ陰 極または電子注入層から電子を注入することができる注 入機能、注入された電荷(電子と正孔)を電界の力で移 動させる輸送機能、電子と正孔の再結合の場を提供し、 これを発光につなげる発光機能等を有している。なお、 40 正孔の注入されやすさと電子の注入されやすさとの間に は違いがあっても構わない。また、正孔と電子の移動度 で表される輸送機能に大小があってもよいが、少なくと もどちらか一方を移動させることが好ましい。

### 【0019】 ②正孔注入層

必要に応じて設けられる正孔注入層の材料としては、従 来より光伝導材料の正孔注入材料として慣用されている ものや有機EL素子の正孔注入層に使用されている公知 のものの中から任意のものを選択して用いることができ る。正孔注入層の材料は、正孔の注入、電子の障壁性の -ジフェニル-1, 3-ブタジエン、1, 1, 4, 4- 50 いづれかを有するものであり、有機物あるいは無機物の

どちらでもよい。

【0020】具体例としては、例えばトリアゾール誘導 体 (米国特許3,112,197号明細書等参照)、オ キサジアゾール誘導体(米国特許3、189、447号 明細書等参照)、イミダゾール誘導体(特公昭37-1 6096号公報等参照)、ポリアリールアルカン誘導体 (米国特許3, 615, 402号明細書、同第3, 82 0.989号明細書、同第3,542,544号明細 書、特公昭45-555号公報、同51-10983号 公報、特開昭51-93224号公報、同55-171 10 用することができるが、ポルフィリン化合物(特開昭6 05号公報、同56-4148号公報、同55-108 667号公報、同55-156953号公報、同56-36656号公報等参照)、ピラゾリン誘導体およびピ ラゾロン誘導体(米国特許第3, 180, 729号明細 書、同第4、278、746号明細書、特開昭55-8 8064号公報、同55-88065号公報、同49-105537号公報、同55-51086号公報、同5 6-80051号公報、同56-88141号公報、同 57-45545号公報、同54-112637号公 報、同55-74546号公報等参照)、フェニレンジ 20 ることが好ましい。 アミン誘導体(米国特許第3, 615, 404号明細 書、特公昭51-10105号公報、同46-3712 号公報、同47-25336号公報、特開昭54-53 435号公報、同54-110536号公報、同54-119925号公報等参照)、アリールアミン誘導体 (米国特許第3,567,450号明細書、同第3,1 80,703号明細書、同第3,240,597号明細 魯、同第3,658,520号明細書、同第4,23 2, 103号明細書、同第4, 175, 961号明細 書、同第4、012、376号明細書、特公昭49-3 30 ニン、銅フタロシアニン、クロムフタロシアニン、亜鉛 5702号公報、同39-27577号公報、特開昭5 5-144250号公報、同56-119132号公 報、同56-22437号公報、西独特許第1,11 0.518号明細書等参照)、アミノ置換カルコン誘導 体(米国特許第3,526,501号明細書等参照)、 オキサゾール誘導体(米国特許第3,257,203号 明細書等に開示のもの)、スチリルアントラセン誘導体 (特開昭56-46234号公報等参照)、フルオレノ ン誘導体(特開昭54-110837号公報等参照)、 ヒドラゾン誘導体 (米国特許第3,717,462号明 40 ミノフェニル) プロパン、1,1-ビス (4-ジーp-細書、特開昭54-59143号公報、同55-520 63号公報、同55-52064号公報、同55-46 760号公報、同55-85495号公報、同57-1 1350号公報、同57-148749号公報、特開平 2-311591号公報等参照)、スチルベン誘導体 (特開昭61-210363号公報、同61-2284 51号公報、同61-14642号公報、同61-72 255号公報、同62-47846号公報、同62-3 6674号公報、同62-10652号公報、同62-

-94462号公報、同60-174749号公報、同 60-175052号公報等参照)、シラザン誘導体 (米国特許第4,950,950号明細書)、ポリシラ ン系(特開平2-204996号公報)、アニリン系共 重合体(特開平2-282263号公報)、特開平1-211399号公報に開示されている導電性高分子オリ ゴマー(特にチオフェンオリゴマー)等を挙げることが できる。

【0021】正孔注入層の材料としては上記のものを使 3-2956965号公報等に開示のもの)、芳香族第 三級アミン化合物およびスチリルアミン化合物(米国特 許第4、127、412号明細書、特開昭53-270 33号公報、同54-58445号公報、同54-14 9634号公報、同54-64299号公報、同55-79450号公報、同55-144250号公報、同5 6-119132号公報、同61-295558号公 報、同61-98353号公報、同63-295695 号公報等参照)、特に芳香族第三級アミン化合物を用い

【0022】上記ポルフィリン化合物の代表例として は、ポルフィン、1,10,15,20-テトラフェニ ル-21H, 23H-ボルフィン銅(II)、1, 10, 15, 20-テトラフェニル-21H, 23H-ポルフ ィン亜鉛(II)、5, 10, 15, 20-テトラキス (ペンタフルオロフェニル) -21H, 23H-ポルフ ィン、シリコンフタロシアニンオキシド、アルミニウム フタロシアニンクロリド、フタロシアニン(無金属)、 ジリチウムフタロシアニン、銅テトラメチルフタロシア フタロシアニン、鉛フタロシアニン、チタニウムフタロ シアニンオキシド、Mgフタロシアニン、銅オクタメチ ルフタロシアニン等を挙げることができる。

【0023】また、前記芳香族第三級アミン化合物およ びスチリルアミン化合物の代表例としては、N,N, N', N'-テトラフェニル-4, 4'-ジアミノフェ ニル、N, N' -ジフェニル-N, N' -ピス- (3-メチルフェニル) - [1, 1'-ピフェニル] - 4, 4'-ジアミン、2,2-ピス(4-ジーロートリルア トリルアミノフェニル) シクロヘキサン、N. N. N', N'-テトラ-p-トリル-4, 4'-ジアミノ フェニル、1,1-ビス(4-ジ-p-トリルアミノフ ェニル) - 4 - フェニルシクロヘキサン、ピス(4 - ジ メチルアミノー2-メチルフェニル) フェニルメタン、 ビス(4 -ジーp-トリルアミノフェニル)フェニルメ タン、N, N'ージフェニルーN, N'ージ(4-メト キシフェニル) -4, 4' -ジアミノピフェニル、N, N. N', N'-テトラフェニル-4, 4'-ジアミノ 30255号公報、同60-93445号公報、同60 50 フェニルエーテル、4,4'-ビス(ジフェニルアミ

ノ) クオードリフェニル、N, N, N-トリ(p-トリ ル) アミン、4 - (ジ-p-トリルアミノ) - 4' -[4 (ジーpートリルアミノ) スチリル] スチルベン、 4-N. N-ジフェニルアミノ-(2-ジフェニルビニ ル) ベンゼン、3-メトキシー4'-N, N-ジフェニ ルアミノスチルベンゼン、N-フェニルカルバゾール等 を挙げることができる。また、発光層の材料として示し た前述の芳香族ジメチリディン系化合物も、正孔注入層 の材料として使用することができる。

【0024】正孔注入層としての厚さは特に制限されな 10 いが、通常は5 nm~5 μmである。この正孔注入層 は、上述した材料の1種または2種以上からなる一層構 造であってもよいし、同一組成または異種組成の複数層 からなる複層構造であってもよい。

#### 【0025】50電子注入層

必要に応じて設けられる電子注入層は、陰極より注入さ れた電子を発光層に伝達する機能を有していればよく、 その材料としては従来公知の化合物の中から任意のもの を選択して用いることができる。

誘導体、特開昭57-149259号公報、同58-5 5450号公報、同63-104061号公報等に開示 されているアントラキノジメタン誘導体、Polymer Prep rints.Japan Vol.37,No.3(1988)p.681等に記載されてい るジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導 体、ナフタレンベリレン等の複素環テトラカルボン酸無 水物、カルボジイミド、Japanese Journal of Applied Physics,27,L 269(1988)、特開昭60-69657号公 報、同61-143764号公報、同61-14815 9号公報等に開示されているフルオレニリデンメタン誘 30 i) 基体の中に超機水性物質を混合する場合 導体、特開昭61-225151号公報、同61-23 3750号公報等に開示されているアントラキノジメター ン誘導体およびアントロン誘導体、Appl. Phys. Lett., 55.15.1489や前述の第38回応用物理学関係連合講演会 で浜田らによって開示されたオキサジアゾール誘導体、 特開昭59-194393号公報に開示されている一連 の電子伝達性化合物等が挙げられる。なお、特開昭59 -194393号公報では前記電子伝達性化合物を発光 層の材料として開示しているが、本発明者の検討によれ は、電子注入層の材料としても用いることができること 40 が明らかとなった。

【0027】また、8-キノリノール誘導体の金属錯 体、具体的にはトリス (8-キノリノール) アルミニウ ム、トリス(5,7-ジクロロ-8-キノリノール)ア ルミニウム、トリス(5、7-ジプロモ-8-キノリノ ール) アルミニウム、トリス(2-メチル-8-キノリ ノール)アルミニウム等や、これらの金属錯体の中心金 属がIn、Mg、Cu、Ca、Sn、またはPbに置き 代わった金属錯体等も電子注入層の材料として用いると とができる。その他に、メタルフリーあるいはメタルフ 50 とえば商品名:フロリナート等の不活性液体、A r 、 N

タロシアニンまたはそれらの末端がアルキル基、スルホ ン基等で置換されているものも望ましい。また、発光層 の材料として例示したジスチリルピラジン誘導体も、電 子注入層の材料として用いることができる。

10

【0028】電子注入層としての厚さは特に制限されな いが、通常は5 n m~5 μ mである。この電子注入層 は、上述した材料の1種または2種以上からなる一層構 造であってもよいし、同一組成または異種組成の複数層 からなる複層構造であってもよい。

### 【0029】2. 封止層

前記構造体の外側に配設される封止層は、素子内部に酸 素や水分の侵入を防止するために設けられる。本発明に 用いられる封止層は、超撥水性物質を含有する。

#### ①超撥水性物質

本発明に用いられる超撥水性物質とは、水に対する接触 角が大きい物質をいい、80°以上の接触角を有するも のが好ましく、120°以上がさらに好ましい。すなわ ち、PTFE等のフッ素系樹脂(水に対する接触角80 ・~116゜)よりも接触角が大きい物質が好ましい。 [0026] 具体例としては、ニトロ置換フルオレノン 20 具体的には、フッ化グラファイト等のグラファイドイン ターカーレーション、カルナウバロウ等の有機物、PT FEの粉末を含有するニッケルメッキ膜等を挙げること ができる。

#### ②構成

本発明における封止層の構成は、基体に超撥水性物質を 混合したものでもよく、基体表面に超撥水性物質からな る層 (膜、メッキ、フィルム等)を積層したものであっ てもよい。また、基体として、超撥水性物質そのものを 用いてもよい。すなわち、

- 超撥水性物質の混合率は特に限定されるものではない が、70重量%以上が好ましい。この場合の基体として は、特に制限はなくたとえば、アクリル系、フッ素系、 ポリカーボネート系。ポリエステル、ポリアミド、ポリ スチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン等の樹脂を用 いるととができる。
- ii) 基体の表面に超接水性物質を積層する場合 この場合の超撥水性物質の膜厚としては、特に制限はな いが0.01μm~10mmが好ましい。0.01~1 mmが、さらに好ましい。この場合の基体としては、特 に制限はなく、たとえば、Al. Fe, Sn, Ni, Z n等の金属及びそれらを含む合金、ガラス、セラミック ス等の無機物、アクリル系、フッ素系、ボリカーボネー ト系、ポリエステル、ポリアミド、ポリスチレン、ポリ エチレン、ポリプロピレン等の樹脂を用いることができ る。なお、本発明においては、超撥水性物質により水の 侵入を防止するため基体には防水、撥水の性質を特別に は必要としない。さらに、構造体と封止層との間にさら に、テフロン等の樹脂の蒸着膜、フゥ素化炭化水素、た

i等の不活性気体等からなる保護層を設けてもよい。 [0030]

【実施例】以下、本発明を実施例によってさらに具体的 に説明する。

#### 実施例1

25mm×75mm×1. 1mmのサイズのガラス基板 上にITO電極を100nmの厚さで成膜したものを透 明支持基板とした。これをイソプロピルアルコールで3 0分間超音波洗浄した後、純水で30分間洗浄し、最後 に再びイソプロビルアルコールで30分間超音波洗浄し 10 陽極に、AI箱を陰極に接続してNiメッキを施した。 た。そしてこの透明支持基板を市販の真空蒸着装置(日 本真空技術社製)の基板ホルダーに固定し、モリブデン 製の抵抗加熱ボートにN, N'ージフェニルーN, N' ービスー (3-メチルフェニルー[1,1'ービフェニ ル] -4, 4' -ジアミン (TPD) を200mg入 れ、また異なるモリブデン製抵抗加熱ボートにトリス (8-キノリノール) アルミニウム (Alq<sub>3</sub>) を20 0mg入れ真空チャンパー内を1×10<sup>-1</sup>Paまで減圧 した。その後、TPD入りの前記ポートを215~22 /sで基板上に堆積させ、膜厚60nmの正孔注入層を 成膜した。このときの基板温度は室温であった。これを 真空槽から取り出すことなく正孔注入層の上に、もう一 つのボートよりAla,を発光層として60nm積層蒸 着した。蒸着条件は、ボート温度が275°Cで蒸着速度 が0.1~0.2nm、基板温度は室温であった。次 に、モリブデン製抵抗加熱ボートにマグネシウム1gを 入れ、また別のモリブデン製抵抗加熱ボートにインジウ ム500mgを入れた。その後真空槽を2×10<sup>-1</sup>Pa まで減圧してインジウムを0.03~0.08 nm/s 30 ーター内を窒素で置換した。 の蒸着速度で蒸発させ、同時に抵抗加熱法によりもう一 方のモリブデン製ポートからマグネシウムを1.7~ 2.8 nm/sの蒸着速度で蒸着した。マグネシウム、 インジウムのボート温度は、それぞれ500℃、800 \*C程度であった。以上の条件でマグネシウムとインジウ ムの混合金属電極を発光層の上に150mm積層蒸着 し、対向電極とした。とのようにしてITO/TPD/ Alq,/Mg: [nの素子の構成で膜厚はそれぞれ] 00,60,60,150 nmの構成体を作製した。と の構成体の初期性能は電圧6.5 V、電流密度3 mA/40 した。輝度は輝度計(ミノルタCS-100)で測定し cm'、輝度100cd/m'で電力変換効率1.6 lm/Wであった。

【0031】次いで、アルミニウム(A1)からなる箱\* [表]

\* にニッケル (Ni) メッキを施した。すなわち、NiS O.・6H2O 28g/リットル、NiCl2・6H2O 45g/リットル、H,BO, 40g/リットル、バ ーフルオロアルキルトリメチルアンモニウム塩10g/ リットルおよびPTFE微粒子(粒径4μm程度のも の) 1g/リットルの成分からなる45℃の水溶液をホ モジナイザーで13000回/分で攪拌してメッキ浴を 調製した。なお、試薬は、いずれも広島和光純薬社製の ものを用いた。このメッキ浴中において、Ni金属片を A 1 の表面にはN i : PTFE = 9 : 1程度の膜を作製 した。このNiとPTFEの膜は、超撥水性を示し、水 との接触角はほぼ180°であった。次いで、図2に示 すように、このメッキされたAlの箱をアルゴン(A r) ガス中で、得られた構造体を被覆するようにして密 封し、端をエポキシ接着剤で固め、封止した。

12

【0032】実施例2

フッ化グラファイトは超撥水性を示し、水との接触角が 143°である。とのフッ化グラファイトの1µm程度 0℃まで加熱し、TPDを蒸着速度0. 1~0. 3 n m 20 の粉末を、溶融させたPVCに混合し、混練機で均一に 分散させた。この場合のフッ化グラファイトの混合率は 80重量%であった。このフッ化グラファイトを含有す るPVCを厚さ0. 1mmのフィルム状にし、図3で示 すように、得られた構造体に密着積層した。

【0033】比較例1

封止層を設けなかったこと以外は実施例1と同様にして 有機EL素子を作製した。

【0034】比較例2

比較例1で得られた素子をデシケーターに入れ、デジケ

【0035】比較例3

封止層として住友スリーエム社製、商品名フロリナート FC-43を用いた。これをプラスチック製の容器に入 れ、得られた構造体を浸漬した。さらに、との容器にブ ラスチック製の蓋をかぶせ、接着剤を用いて容器とのす り合わせ部分をシールした。素子のリード線は蓋に穴を あけて取り出し、穴は接着剤でふさいで有機EL素子を 作製した。実施例と比較例の有機EL素子を、初期輝度 100cd/m' で定電流 (3mA/cm') 連続駆動 た。その結果を下記の表に示す。

[0036]

	輝度半減寿命(時間)	破壞寿命(時間)
実施例1	2500	20000以上
実施例2	2500	20000以上
比較例1	3 0	300

(8)

特開平7-192867

比較例2 比較例3

13

120 1000

2000 10000以上

[0037]

[発明の効果]以上説明したように、本発明によって、 水分による劣化が防止され、大気中において長期間駆動 しても安定な発光性能を維持することができる長寿命の 有機EL素子を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の有機EL素子の具体例を模式的に示す 10 4 陰極 断面図である。

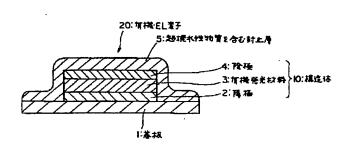
【図2】本発明の有機EL素子の一実施例を模式的に示 す断面図である。

\*【図3】本発明の有機EL素子の他の実施例を模式的に 示す断面図である。

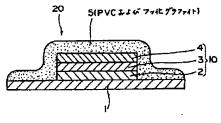
【符号の説明】

- 1 基板
- 2 陽極
- 3 有機発光材料
- 5 超撥水性物質を含有する封止層
- 10 構造体
- 20 有機EL素子

[図1]







【図2】

